JP60 – 64769A

PAT-NO:

JP360064769A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 60064769 A

TITLE:

WELDING DEVICE

PUBN-DATE:

April 13, 1985

INVENTOR-INFORMATION: NAME YOSHIDA, SHUNICHI KITA, HISANAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP58173022

APPL-DATE:

September 21, 1983

INT-CL (IPC): B23K009/06, B23K009/16

US-CL-CURRENT: 219/72, 219/130.4

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a titled welding which permits easy exchange of bombs in welding using a bomb gas by providing a bomb chamber into and from which bombs can be put to the side face of a power source chamber and fitting the mouthpiece of each bomb and the mouthpiece of piping by means of one touch joints.

CONSTITUTION: A bomb chamber 2 into and from which bombs can be freely put is provided to the side face of a power source chamber 1 for electric welding using a shielding gas. A one touch type socket 29 is attached to a mouthpiece 19 of the bomb and a joint plug 22 is attached to the mouthpiece 22 at the top end of the pipe 23 attached to the piping 13 of the chamber 2. The socket and plug are fitted to each other by one touch to communicate the bomb and the piping with each other. If a stop ring is shifted and pulled in the stage of removing the bomb, a stop valve is actuated automatically and the bomb is thereafter removed as desired. The handling of the welding device is made extremely simple.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

2/15/05, EAST Version: 2.0.1.4

①特許出顧公開

# 母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-64769

@Int.Cl.1

識別記号

**庁内整理番号** 

@公開 昭和60年(1985)4月13日

B 23 K 9/06 9/16

6577-4E 7727-4E

寒香請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

**公発明の名称** 溶接装置

②特 願 昭58-173022

❷出 願 昭58(1983)9月21日

砂発 明 者 吉 田

一 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場

内

**@**発明者 喜多

久 直

俊

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場

内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

四代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外3名

#### 明 細 「

### 発明の名称 密接装置

## 特許請求の範囲

1 シールドガスを用いる溶接装置において、

その電源の側面に、ポンペの置台とチャンパー を取付けたポンペ室を設けたことを特徴とする部 接装置。

2. 特許請求の範囲第1項において、

前配ポンペの口金と、前配チャンバーに取付けられた配管の口金とに、ワンタッチ式ショイントを設け、前配ポンペが容易に移動可能なローラーが付いたポンペ電台を設けたことを特徴とする容姿装置。

## 発明の詳細な説明

#### 〔発明の利用分野〕

本発明は密接装置に係り、特化、ワンタッチで ガスポンベの取付け、取外しをするのに好適なシ ールドガスを用いる密接低液に腐する。

# (発明の背景)

一般に、密接作業に用いるシールドガスは、密

接電源とは別個にポンペを設置し、ガスポンペの口金に被圧装置と流量計とを取付け、放圧装置により被圧したのち、流量計を介してガスホースにより溶接部に送給される。この減圧装置と流量計の取付け、取外しは、スペナー又はモンキーレンチを用いて行なわればならず、さらに、溶接接近傍にポンペを設置できない場合は、ポンペから溶接破までのガスホースを延長しなければならないという欠点があつた。

#### 〔発明の目的〕

本発明の目的はシールドガスを用いる溶接電源 にポンペ室を設け、ポンペの取付け、取外しが可 能な溶接装置を提供するにある。

## [発明の概要]

本発明の特徴は溶接電源内にポンペ室を設け、 ポンペ室内でポンペが容易に移動できるようにし たこと・溶接部にガスを送給するガスパイプの口 金とポンペの口金を容易に接続できるようにした ことにある。

## [発明の実施例]

以下、本発明の実施例を図面を用いて説明する。 第1図ないし第5図において、本体1はシールド ガス溶接電源で、その側面にポンペ室2が設けら れる。支切板4は本体1とポンペ室2とを支切る 板である。側板5はポンペ室2の側板を硬り板で ある。前板6はポンペ室の前面を覆り板である。 **益板7はポンペ室の袋面を覆り板である。ドア8** は被圧装置14と、流量計15とを操作するため の開閉扉である。カバー3は本体1とポンペ室2 とを摂り上壺である。ポンペ室2にはポンペを乗 せる台板9と、ポンペを容易に移動させるローラ -10と、それを支える支え板11と、台板9と プレート12で連結されたチャンパー13が収付 けられる。チャンパー13はポンペから送給され るガスを溜める筒で、ポンペからの送給ガスを受 けるためのワンタツチ式ジョイント (ブラグ)21 を取付けた口金22と、口金22に接続されたガ スの通路であるバイブ23と、このパイプ23化 接続された、ガスの送給、停止を行なりためのパ ルプ24と、このパルプ24に袋銃された。ガス

の通路であるパイプ25と、このパイプ25を接続するための口金26と、チャンパー13から送給されるガスの被圧装置14を取付ける取付け金具49と、減圧装置14に連結された送給ガスの流量を翻御するための流量計15と、この流量計15に接続された溶接部へガスを送給するためのガスホース16とにより構成されている。ガスホース16は、溶接部へガスを送給するガスホースを取付けるための取付け金具17に接続固定されている。ワンタッチ式ジョイント(ソケット)20はボンペ18の口金19に取付け固定されている。

第6図はワンタッチ式ジョイント(ブラグ)21 の機構を示しており、ブラグ本体を形成する円筒 27と、ガスの送給、停止を制御するパルブ28 と、パルブ28を均一に開閉するための案内軸 29と、この案内軸29をスライドさせるガイド 30と、パルブ28を閉の状態に保つためのスプ リング31と、このスプリング31の力を保持す るための固定リング32とから構成されている。 ガイド30にはガスの通路となる孔が設けられて

いる。

第7図はワンタツチ式ジョイント(ソケツト) 20の根構を示しており、ソケツト本体を形成す る円筒33と、ガスの送給、停止を制御するパル プ34と、パルプ34を均一に開閉させるための **発内軸35と、この案内軸35をスライドさせる** ガイド36と、パルプ34を閉の状態に保つため のスプリング37と、このスプリング37の力を 保持するための固定リング38と、ブラグ21の 挿入をスムーズに行なうためのペアリング39と・ プラグ20の逸脱を防止するためのストッパー 40と、プラグ20を意脱する際にスライドさせ る羞脱リング41と、この羞脱リング41を、ブ ラグ20を挿入した状態で固定しておくためのス 脱路することを防止するためのストツパー43と で構成されている。ガイド36にはガスの通路と なる孔が設けられている。

第9図。第10図はポンペ18の底部を示し、 凹型に形成された底板44と、この底板44に取 付けられた取手45とにより構成されている。

第11図。第12図はボンベ18の底部を示し、 底部外周に取付けられた円筒47と、この円筒 47に取付けられた取手48から構成される。

第1図ないし第8図において、ポンペ18を台 板9に乗せ、口金19に取付けられたワンタッチ 式ジョイント (ソケット) 20 の 辞脱リング 41 を口金19倒へ引張ることにより、リングの任意 の1ヶ所を切断して外周方向へのリングパネにし てあるストンペー40が外周方向へ拡がり、との 状態で口金22に取付けられた円筒27を差し込 み、羞脱リング41をスプリング42の力によつ て元の状態に戻すことにより、ストッパー40が 内質に押され、円筒27の凹部に固定されて、円 筒27が逸脱することを防止すると同時に、パル プ28とパルプ34がスプリング31とスプリン グ37との反极力により互いに押し合い、パルプ 28と円筒27、パルプ34と円筒33との間が いずれも開の状態になり、ポンペ18からのガス がガイド36とガイド30とに設けられた孔を通

り、パイプ 2 3、パルプ 2 4、パイプ 2 5 を通つ てチャンパー 1 3 になめられ、被圧装置 1 4、流 量計 1 5、ガスホース 1 6 を経由して溶接部に送 給される。

着脱リング41を口金19個へ引張ることにより、ストッパー40が外側へ拡がり、円筒27の凹部から外れる。この状態で円筒27を引き抜くことにより、パルブ28がスプリング31のパルブ34がスプリング37のそれぞれ、反撥力により押されてパルブ28と円筒27、パルグ34と円筒33との間がそれぞれ閉の状態となり、ポンペからのガスの送給停止とパイブ23内のガスの送流防止を行なりことができる。このワンダッチ太ジョイントの着脱操作はポンペに充填された落策用シールドガスの送給、停止に好棄である。

本実施例によれば、帝接電源内で容易にポンペ の取付け、取外しが出来るので、スペナヤレンチ 等のペルプ開閉用遊工具が不要となり、帝接用シ ールドガスの送給準備時間が半減され、作業が簡 便となる。

なお、図中3は上茲、46は底板である。 〔発明の効果〕

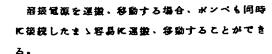
本発明によれば、溶接電源とは別個にポンペを 儘く必要がなくなつた。また、ポンペの取付け、 取外しが容易になり、ポンペの取付け、取外しが 容易になる。

# 図面の簡単な説明

第1図ないし第12図は本発明の一実施例を示るもので、第1図はシールドガス溶接用電源の正面図、第2図は第1図の傾面図、第3図は第1図の部分断面図、第4図は第3図の側面図、第5図は第4図のV部の詳細図、第6図ないし第8図はワンタンチ式ジョイントの動作原理を示す略盤図、第9図はポンペ底部の構造を示す断面図、第10図は第9図の正面図、第11図はポンペ底部の構造を示す断面図、第12図は第11図の断面図である

2…ポンペ室、9…台板、10…ローラー、11 …支え板。

代理人 弁理士 高橋明夫



溶接電源内にポンペを設置するので、ポンペか ら溶接電源までのガスホースを延長する必要がな く、従つて、ガスホースの被損、摩託がなくなり 安全性が向上する。

府接電源内にポンペを設置するので、ポンペ立 てを準備する必要がなく、スペースの節約ができ、 従つて、狭隘な場所での溶接段取り時間を半減す ることができる。

ボンベの重量を30を以下にし、ボンベ底部を第9回。第10回、又は第11回。第12回に示すよりな構造にすることにより、溶接電源内へのボンベの設備を1人で容易に行なりことができる。パイプ23、パイプ25を頻製にすることにより、ワンタンチ式ジョイントの取付け、収外しをより容易に行なりことができる。

また、ポンペ置台にローラーを取付けておくと とにより、容易にポンペを移動することができる。

